

X 線回折装置利用資格について

2014/01/10

X 線回折装置監守者グループ

分析計測分野

コラボ棟 2F の X 線回折装置（水平粉末、薄膜、微小単結晶）について、利用ルールが遵守されないことが原因と思われるトラブルが頻発しています。皆さんご承知のように装置トラブルは**沢山の研究を止めてしまいます**。これはお金では買えないことです。ルールを守らずに装置故障と修理が発生した時には、その**修理代は所属研究室に請求**いたします。

改めて下記のとおり利用ルールの徹底をお願いいたします。

- ・装置を操作する者は当該装置の利用資格を有していること
- ・新たに利用資格を得ようとする者がトレーニングのために装置を操作する場合には、必ず利用資格を有した者が同席すること
- ・基本的な装置の使用法だけでなく、装置使用上の注意点などについてもトレーニングを通じて確実に承継すること
(監守者によるトレーニングを希望する場合は随時受け付けています)

問合せ先：分析計測分野 太田弘道 内線 8747 h-ota@cc.okayama-u.ac.jp